

SPring-8シンポジウム2024

SPring-8/SACLAの現状

2024年 9月 5日 (公財) 高輝度光科学研究センター(JASRI) 常務理事 坂田修身

@九州大学、9/5, 2024

・この1年の振り返り

含 SPring-8, SACLAの運転統計、 ポートフォリオ(復習)

- *BL再編、加速器、光学系の 進捗や現状
- •研究成果例

<近況>

- •SPring-8-II(理研RSC 矢橋氏)
- ·利用制度(JASRI 木村氏)

詳細はポスターを

- 共用ビームライン (BL):P-38~P-50
- 光学系:P-78
- 加速器:P-77
- 専用BL: P-57~P-64
- 理研BL:P-65~P-76
- 利用制度: P-79
- 普及啓発: P-80

評価委員会:この1年の振り返り(1/3)

評価委員会

- 登録機関利用研究活動評価委員会 2023年9月
 - ▶ 指摘、提言を踏まえて、以下の項目に取り組み中
 - (1) 12条利用の位置付けの明確化、(2) 高性能化・調整枠の柔軟な運用、
 - (3) 成果発信の推進
 - ▶ 登録機関利用研究活動評価報告書 2023/10/5 理事長に提出



量子ビーム利用推進小委員会@文科省での議論・検討

- SPring-8の高度化について 2023年7月~2024年3月
 - ➤ SPring-8-IIが目指すべき姿や成果の最大化に向けた 取り組みについて議論・検討
 - ▶「大型放射光施設SPring-8-IIの整備及び我が国放射光施 設の今後の在り方に関する報告書 2024/3/19」







矢橋さん: SPring-8-IIについて報告

- SPring-8/SACLA中間評価 2024年6月~12月(予定)
 - ▶ 5年毎を目途に実施。前回指摘事項に対するフォローアップなどの議論中

利用制度の改正:この1年の振り返り(2/3)

利用制度 2024B期(下期)の改正

- 専用BLおよび理研BLの共用供出対象拡大
 - ▶ BL16XU(分析科学I), BL24XU(兵庫県ID), BL32B2(施設開発BM)
- 年6回募集対象BLの変更
 - > 01B1, 02B1, 02B2, 09XU, 13XU, 14B2, **16XU**, 19B2, **24XU**, 46XU, 47XU
- SACLA成果専有課題の応募要件拡充
 - ▶ 日本国内に法人格を有する学術研究機関に所属する方も利用可能

利用制度 2025A期(上期)の改正

- 利用料の位置づけの再定義および料金体系の改正
- 成果準公開利用(プロモーション利用試行版)
- 消耗品費実費負担制度の改正

木村さん:利用制度について紹介

他、海外動向:この1年の振り返り(3/3)

くそのほか>

- NanoTerasu SPring-8合同シンポジウム 2023年11月20日
- SPring-8の利用ニーズに関するアンケート調査 2023.12~2024.1
 - **1,655名** から回答。期待の大きい利用ニーズの結果は、2024年3月の量子ビーム利用推進小委員会で報告
- SPring-8大学院生課題優秀研究賞 (2024.4) 大学院生提案型課題(長期型)の事後評価結果を受け。

<海外施設の動向>

press release

•Advanced Photon Source APS-U (Upgrade) (@シカゴ) 2024.6.17~





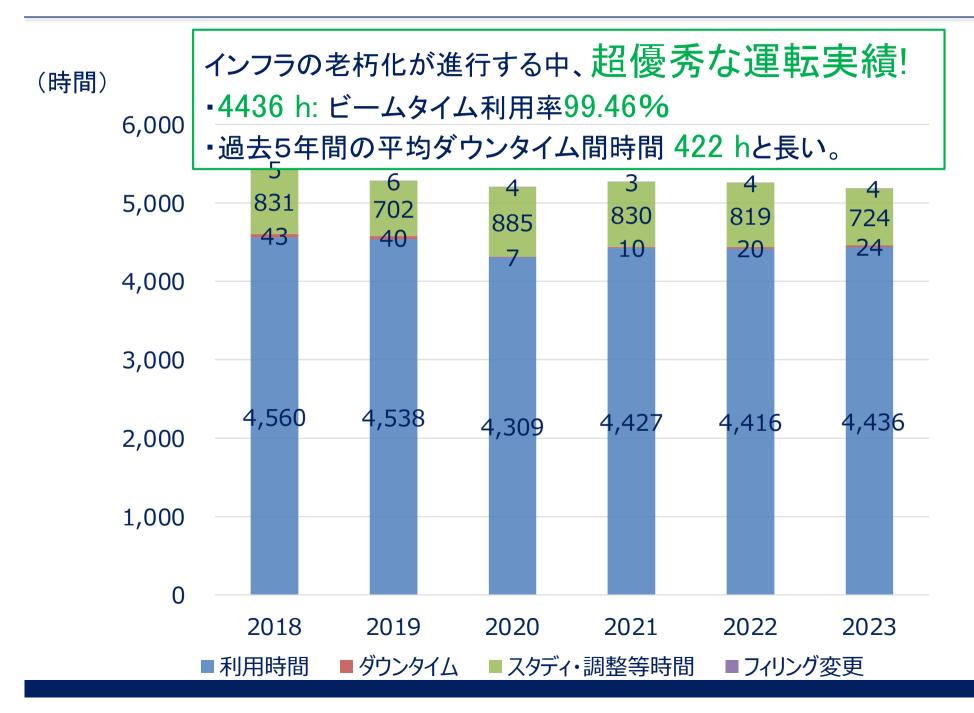
▪ High Energy Photon Source HEPS 第4世代放射光施設 (@北京) 周長 1360.4 m

"China achieves new progress in building High Energy Photon Source" The commissioning of the storage ring was launched on July 23.

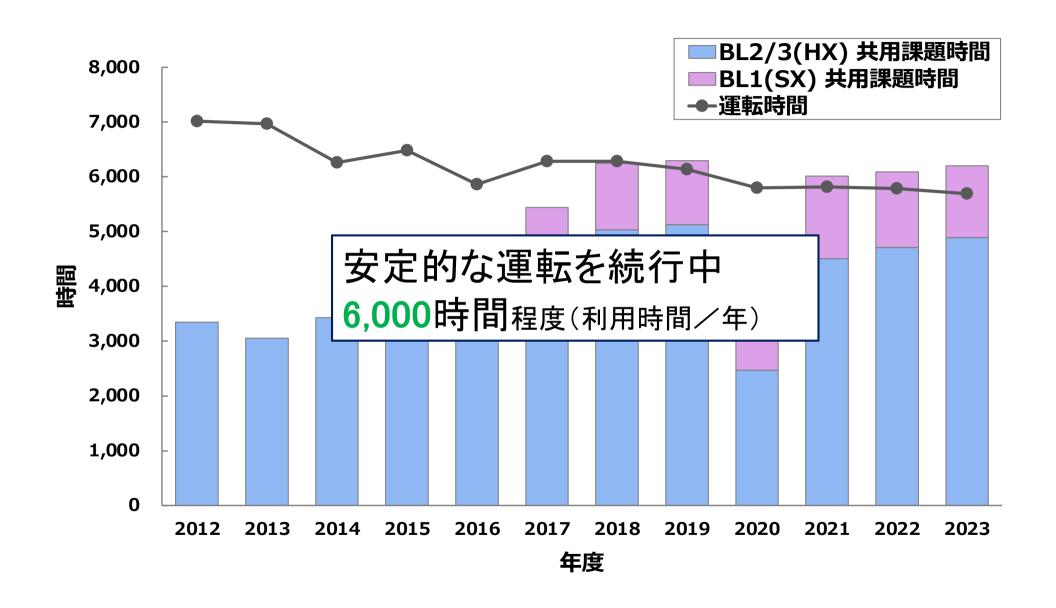
news on Aug.19, 2024







SACLAの運転統計



実験装置や手法のポートフォリオ(復習)

(2022 昨年のシンポジウムの矢橋氏の報告から)

		評価軸	割合
(A)Measurement (Production)	ハイスループットルーチン計測DX/オートメーション	・ 成果の広がり・ 潜在ユーザーへの訴求	~ 60 %
(B) Experiment (Specific)	・ テイラーメイド実験・ 戦略的な活用	Visibility/戦略性国際的な評価	~ 30 %
(C) Development	• 新技術 (X線光学系、 検出器、手法)	世界一かどうか(A) (B) への波及	~10 %

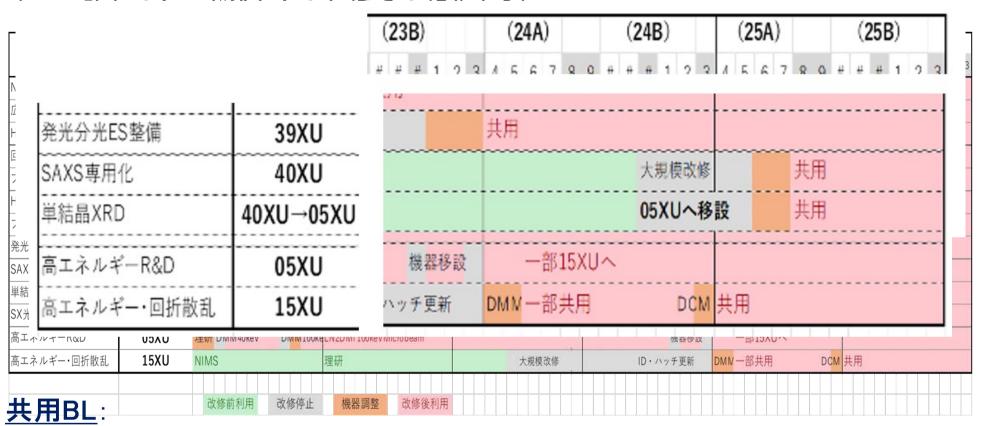
<ユーザー利用装置の<u>再編のポイント</u>>

- ・硬X線領域の重点化
- •オペランド構造解析のニーズへの対応

共用のProduction 装置についての補足:

- ユーザーニーズに応えるために
- ・重複装置の集約や配置最適化(SPring-8-IIを意識して)

再編の進捗



-SAXS専用化@BL40XU大規模改修 →

高度化された単結晶XRD:BL40XU→理研BL05XU。(後述)

理研BL:

- ·高E回折散乱@BL15XU
- ·高E R&D@BL05XU 一部15XUへ

2024年7月末~実験ハッチ建設中 2024年10月~コミッショニング予定 2025年10月~ 共用開始予定

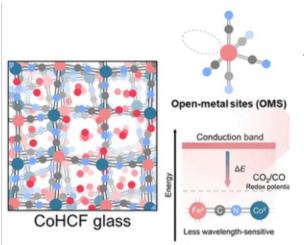
多層膜ミラー使用:100 keV-ピンクビームの利用

ユーザーニーズに応えるために(利用開始)

<ハイスループットPDF測定装置> @BL04B2 (2023 B--) > P-40

- ・最大100倍の高速化成功
- ・容易な温度制御 (高温/低温窒素吹き付け)
- サンプルチェンジャー
- (最大50サンプル搭載可能)

CO₂を還元する光触媒MOFガラスの歪み 構造の可視化に成功



JACS: Prussian Blue Analogue Glasses for Photoinduced CO₂ Conversion



<X線発光分光@BL39XU> 新EH2(2024.7-)。> P-38

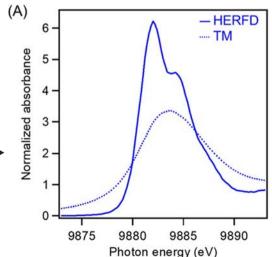
XES • HERFD-XAFS • XRS Low (high) temperature Operando/in-situ meas.

<HERFD-XAFS 触媒および環境試料の例>

- 高エネルギー分解能な測定
- ・反応現象の微小変化の観測
- ・微量元素などの電子状態の研究

CO₂を活性化するタンタル酸化物クラスターの電子状態・構造の変化を追跡

Band engineering



JPCC: CO₂ Activation on Lindqvist-Type Polyoxotantalate: Structural Analysis by In Situ HERFD-XANES



多様な試料環境の提供

プローブ深さ拡大化: 20-->100 nm超

従来のHAXPES 深さ~20 nm @~10 keV

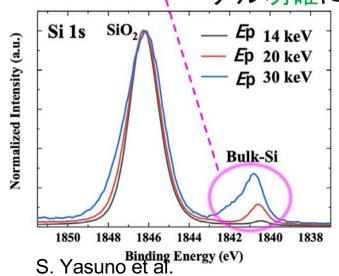
試料ステージへのバイアス電圧印加による光電子の減速により、光電子運動エネルギーの分析上限を拡大(~30 keV)



100 nm以上の深さ分析の実現

SiO₂(110nm)/Si-sub.

SiO₂ (110nm) n- Si-sub. 与 30 keVでは、酸化膜110 nm に埋もれたバルクSiからのシグ ナル明確に検出。

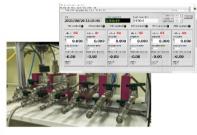


RSI:Development of hard x-ray photoelectron spectroscopy using synchrotron radiation x-ray up to 30 keV



大気圧下のHAXPES@EH2

ガス圧制御システム



マスフローによる流量制御

試料加熱機構



ヒーターによ る試料加熱 (600℃まで)

大気非暴露測定



ベッセルによるグローブボックスからの大気非暴露搬送

光反応測定



光照射による光反応 オペランド測定

MEA電極測定セル



燃料電池電 極反応のオ ペランド計 測

dip&pull測定



引き上げ法 による電気 化学反応オ ペランド計 測

構造生物関連のBL: P-44, P-45

構造解析法の開発、試料調製環境の充実を含むビームライン計測基盤の整備

- 1. メールインデータ収集サービスを含む自動測定の運用と高度化
- 2. SACLAと連携した動的構造解析環境の整備~室温時分割測定系
- 3. 放射光利用者のための付帯設備の整備運用~CryoTEM・創薬支援

1. 自動測定の安定運用 @ BL45XU

放射線業務従事者登録は不要

凍結試料・試料に関する入力

シートをSPring-8へ送るだけ

川定とデータ処理を自動で実施

測定後にデータ処理結果の

レポートをお送りします

試料と合わせて、回折データと 処理データをお返しいたします パック交換システムによる夜間自動運転





3. 付帯設備の整備運用

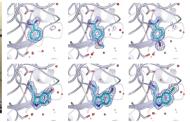
CryoTEM単粒子解析

SARS-CoV-2スパイク蛋白質
と中和抗体(Ishimaru+, 2024)

試料調製 化合物探索環境

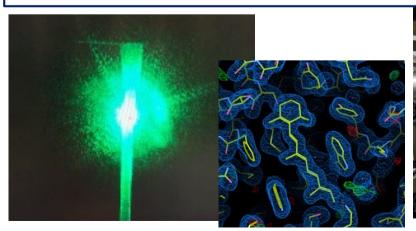




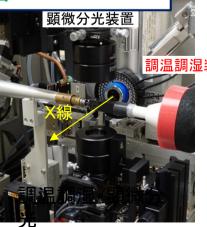


In situ測定とフラグメントスクリーニング

2. 室温時分割測定系の試験運用開始 @ BL41XU



シリアル回折系と時分割解析 (in prep)



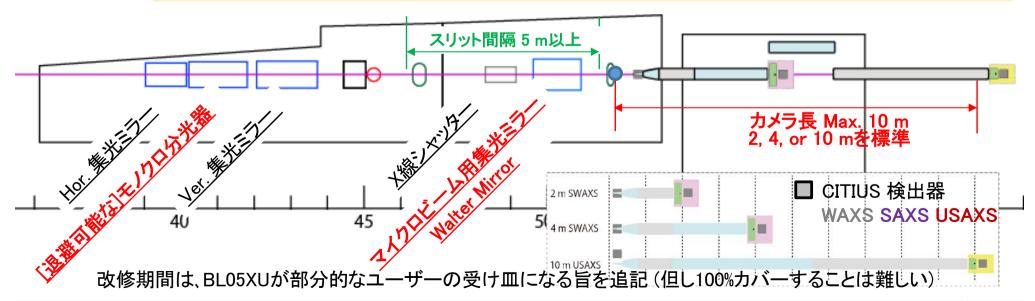
顕微分光による化学状態評価+室温回折測定

P-42

2024年12月より工事開始、2025B(下)期からの利用再開の予定。 (改修期間中はBL05XU等でユーザーを部分的に受入れ) 改修後は、SAXS専用のID BLとして運用。

特長

- SPring-8-II 対応の標準IDへ入れ替え
- 準単色/単色の切り替え利用(8-15 keV + α)
- サンプル位置は第一ハッチ下流に固定
- カメラ長 10 mを確保 (2m, 4m, 10 mの切替可能)
- マイクロビーム集光
- CITIUS検出器 (WAXS/SAXS/USAXS)を段階的に導入



P-41

<微小単結晶X線構造解析装置の新設>

2024年11月末シャットダウン@BL40XU EH2 2024年7月から新装置の立ち上げ@BL05XU 2025B(下)期後半より試験的に共用開始

<狙い>

μmオーダーの微小単結晶構造解析、精密構造解析、ハイスループット測定

従来の1/10の時間(数分)で微小単結晶のデータセットを取得可能

X線入射エネルギー 13 ~ 37 keV

30 Mcps/pixel (専用のCITIUS検出器開発後)

以下の技術で達成

高エネルギーX線、エアベアリング型ω回転ステージ、微小試料マウント用マニュピレータ、

CITIUS検出器(R&D中)、自動試料交換システム(検討中)

エアベアリング型ω回転ステージ EIGERX 1M検出器の縦振り回折計、マニュピレータ

> エアベアリング型 回転ステージ(R&D中)

R&D後にCITIUS 2.2M × 2 へ交換

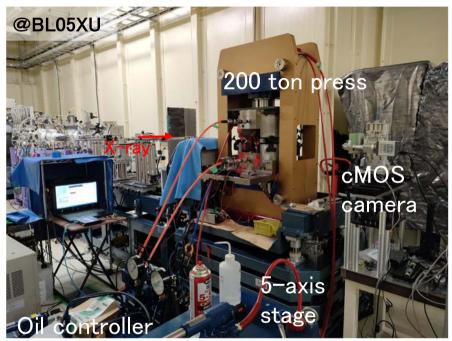
2024年度の移設・整備予定(BL05XU⇒BL15XU)

JASRI

P-65 BL05XU施設開発ID I

小型大容量高圧装置(可搬式)

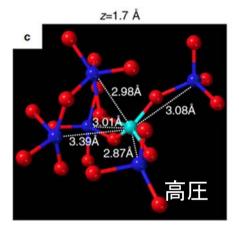
200トンプレス+5軸ステージ



PDF解析用全散乱測定装置

パリーエジンバラ型プレス+2連半導体検出器

SiO₂ガラスの高圧下における異常特性の構造的起源の解明



Nat. Commun.: Experimental evidence of tetrahedral symmetry breaking in SiO₂ glass under pressure



100 keVピンクビームの利用

- ⇒高圧下で比較的遠いSi-O距離の大きな変化を検出
- ⇒高圧下での弾性率・粘性率低下の原因か?

利用研究例:

- ・地震過程の応力・歪変化
- ・隕石衝突時の相転移過程など、高速高圧現象の解明

利用研究例:

- •液体の圧力誘起構造相転移
- ・鉄融体の構造相転移 など、X線全散乱の迅速測定

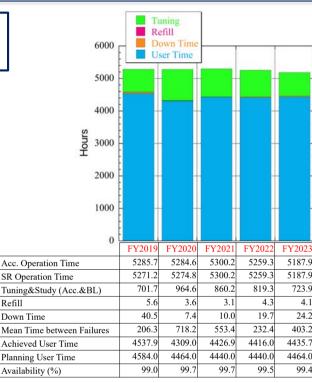
光源加速器の現状とSPring-8-IIに向けた光源開発

Down Time

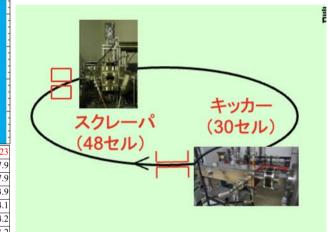
JASRI

光源加速器の現状

- •超優秀な運転状況 報告 '23年度: 信頼度 99.4% MTBF > 400 h
- 高度化 高バンチ純度のための バンチクリーナー etc.



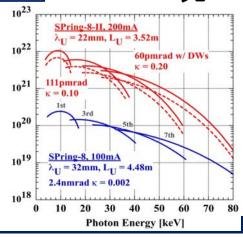
バンチクリーナー



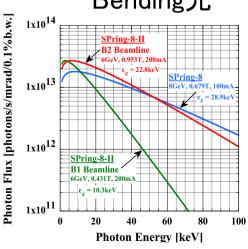
SPring-8-IIに向けた光源開発進捗

- ■SPring-8-II 加速器最新設計 > コンセプト、最新設計、光源性能
- •SPring-8-II用 挿入光源 > IVU-II、Helical-8

Undulator光



Bending光



先端計測を支えるビームライン光学技術 P-78

BL 改修

- *BL39XU 改修・調整 (23/07~24/06): X線移相子と同軸高次光カットミラーおよびフィルタが装備@OH
- *BL15XU 改修*調整(23/08~24年): 100 keV付近の高エネルギー領域
- •BL40XU 改修計画(24/12~25A調整): 準単色と単色(8~15keV)ならびに集光・非集光ビームを容易に切替可能な光学系

新たな光学系開発

- *BL05XU 100 keV超高強度光学系開発:高エネルギー領域の光学系のR&D (130, 200, 300及び543 keV)
- •BL07LSU 超高分解能SX光学系開発:分光器をCollimated plane grating monochromator(c-PGM)型。エネルギー分解能 39,000

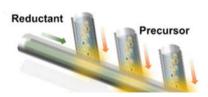
施設更新

- ①45XU近傍, ②07LSU近傍, ③14B1近傍, ④27SU近傍,
- ⑤36XU近傍の5箇所
- •液体窒素供給設備の整備: 24秋~ 200Lセルファへの自動液取りや15XUにおいて液体窒素循環装置のオフライン試験運転を開始予定

SPring-8研究成果例

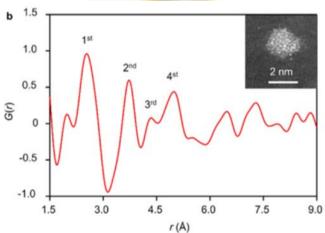
高分解能粉末X線回折装置の利用 @BL13XU 多元素ナノ合金

JACS: Continuous-Flow Chemical Synthesis for Sub-2 nm Ultra-Multielement Alloy Nanoparticles Consisting of Group IV to XV Elements









開発された卓上型 4ウェイフローリアク ターを用い合成さ れた1.9nmの15元 素から成るナノ合 金の原子配列構 造を解明

多元素合金効果による多重相互作用が多 段階アルコール酸化反応を効率的に促進す ることの知見。

HAXPES装置@BL09XU

ACS Nano: Approach to Low Contact Resistance Formation on Buried Interface in Oxide Thin-Film Transistors: Utilization of Palladium-Mediated Hydrogen Pathway



アモルファスインジウム-ガリウム-亜鉛酸化物(a-IGZO) と Pdの 界面の電子状態をHAXPES

で解明: Pd中の高活性水素がa-IGZO表面の金属化と金属間化合物

形成を誘起し、高電子密度の 界面層の存在を解明

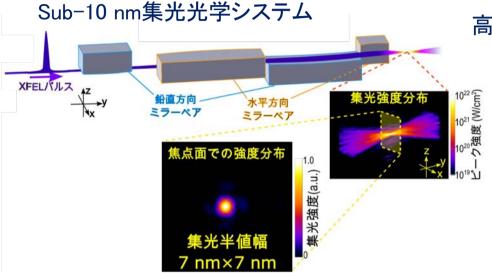
a-IGZO薄膜の接触抵抗はH₂雰囲気中での低温ポストアニール2桁低下。 →膜トランジスタの移動度大幅向上 →水素と触媒反応を利用して低接触 抵抗IGZO-TFTを実現



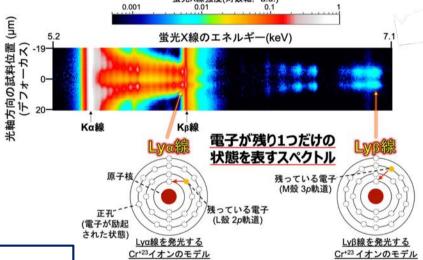
Sub-10 nm集光による高強度 XFELの生成とその利用

Nat. Photonics.: Extreme focusing of hard X-ray free-electron laser pulses enables 7 nm focus width and 10²² W cm⁻² intensity





高強度XFELを照射されたCrの蛍光スペクトル計測



高い安定性のもと7 nm集光を実現 ピーク強度10²² W/cm²の高強度XFELの科学研 究への利用が可能に

量子光学、原子物理学、高エネルギー密度科学などの物理分野や、単分子構造解析技術の開発などへの応用が期待





- この1年の振り返り含 統計データ
- ·BL再編、加速器、光学系の現状、進捗や次期 改修の紹介

詳しくは、ポスター発表を

利用者の皆さまからの

フィードバック、ご提案、ご議論をお願い。